

# 業界・企業研究会 単独学習会

# 知的財産の仕事を学ぶ

## (特許庁 商標審査官)

特許庁は、知的財産権のうちの産業財産権制度を所管する官庁。その職員である商標審査官は、知的財産権の一つである商標権付与に関する業務を行っています。

この学習会は、特許庁から講師の先生をお招きして、商標審査官がどのような取組を行い、知財制度の一端を担っているかについて学びます。特許庁や商標審査官を知り、知財業界で働くことへの理解を深めてください。

### <対象>

知的財産に関する仕事に興味のある方  
※文系・理系、学年を問いません。

### <開催日時・場所>

日時：2026年5月15日（金）12:10-12:45

場所：吉田キャンパス 共通11番

### <参加申込>

学内セミナー参加登録（修学支援システム・ポートフォリオ）にて前々日までにお申し込みください。  
先着60名受け付けます。

申込手順↓



# 参加申込の仕方

修学支援システム↓



eYUSDL

YAMAGUCHI UNIVERSITY  
山口大学

ログアウト



文字サイズ 小 中 大

日本語 English



Navigation menu with buttons: トップページ (Top page), メッセージ (Messages), 履修・成績 (Grades information), 授業支援 (Class Support), **ポートフォリオ (Portfolio)**, シラバス (Syllabi), マイシラバス, お知らせ検索, リンク, 授業情報, アンケート回答, アンケート集計, 落し物, 教室予約状況, メール転送設定, ログアウト履歴, ファイル保存庫, 学内FAQ, 個人連絡先登録

① 修学支援システムからポートフォリオを選択

Navigation menu with buttons: トップページ (Top page), メッセージ (Messages), 履修・成績 (Grades information), 授業支援 (Class Support), **ポートフォリオ (Portfolio)**, シラバス (Syllabi)

② 就職・キャリア関連を選択

トップページ > ポートフォリオ > 就職システム

## 就職システム

企業情報検索	企業情報を検索します。
決定進路検索	決定進路を検索します。
<b>就職イベント</b>	就職イベントを選択します。
就職イベントの状況	就職イベントの状況を把握します。
就職データ集計	就職情報のアータ集計表を出力します。

③ 就職イベントを選択

新規作成

Form for creating a new event with fields:

- イベント名: **知的財産**
- キーワード: [ ]
- イベント種別:  全て,  学内企業説明会,  学内企業ガイダンス,  講演会,  説明会,  学習会,  交流会,  企業サロンの勉強会・交流会,  その他
- 期間:  公開期間内,  全て
- 開催日時: [ ] ~ [ ]
- 残席:  残席があるイベント
- 対象データ:  全てのデータ,  削除したデータ

クリア

④ イベント名「知的財産」で絞り込む

## 就職イベント一覧

Excel出力

イベント種別	イベント名	キーワード	開催日時	開催場所	定員	参加登録者数	
1 学内業界企業研究会	<b>単独学習会 特許庁商標審査官「知的財産の仕事を学ぶ」</b>		2026/05/15 12:10 ~ 12:45	共通11番	60	0	修正

⑤ 本イベントをクリックし申し込む

イベント名	単独学習会 特許庁商標審査官「知的財産の仕事を学ぶ」
イベント内容	単独学習会 特許庁商標審査官「知的財産の仕事を学ぶ」 5月15日(金) 12:10-12:45 共通11番 <a href="https://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~hirao/foshirase/20260515joo.pdf">https://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~hirao/foshirase/20260515joo.pdf</a>
キーワード	
イベント種別	学内業界・企業研究会
開催日時	2026/05/15
開始時刻	12:10
複数日開催	
終了時刻	12:45
開催場所	共通11番
定員	60 参加登録者数: 0
公開日	2026/04/15
公開日終了日	2026/05/15
参加登録締切日	2026/05/15

⑥ 参加登録者一覧へ

参加登録者一覧へ

⑦

⑦ 学籍番号を入力し、参加登録